

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-017887

(43) Date of publication of application: 20.01.1995

(51)Int.Cl.

C07C 39/15

C07C 37/14

C07C 39/21

C07C 43/23

C08G 8/02

C08G 8/20

C08G 59/62

(21)Application number : **05-165587**

(71)Applicant: NIPPON OIL CO LTD

(22)Date of filing:

05.07.1993

(72)Inventor: YUASA HITOSHI

OSHIMI FUMIAKI

ENOMOTO MASAMI

OTSUKI YUTAKA

(54) PRODUCTION OF POLYPHENOLS AND CONDENSATE THEREOF AND EPOXY RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the phenols having a high cross-linking rate, low hygroscopicity and high heat resistance and toughness and useful as an electronic material, etc., by reacting a specific monophenoxy derivative with phenols in the presence of an acidic catalyst. CONSTITUTION: Butadiene, isoprene, piperylene or a mixture thereof is reacted with 6-12C phenols to provide a dimeric monophenoxy derivative, which is then reacted with 6-12C phenols in the presence of an acidic catalyst to afford the phenols. Furthermore, (dimethyl) octatriene is preferably reacted with the 6-12C phenols in the presence of the acidic catalyst to provide the phenol.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

16.02.2000

[Date of sending the examiner's decision of

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3398181

[Date of registration]

14.02.2003

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(11)特許出願公開番号

特開平7-178887

(43) 公開日 平成7年(1995) 7月18日

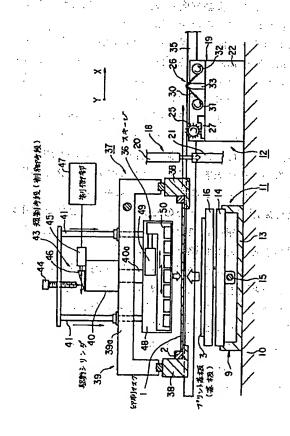
| (51) Int. Cl. ⁶ | 識別記 号 | FI |
|----------------------------|--|--|
| B41F 15/08 | 303 E | in the second of |
| 15/40 | В | |
| // H05K 3/12 | . C 7511-4E | |
| 3/34 | 505 D 7128-4E | |
| | | |
| 24 | The Hold of Market | 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全9頁) |
| 21) 出願番号 | 特願平5-327802 | (71),出願人 000003078 |
| | And the second services of | 株式会社東芝 |
| 22) 出願日 | | 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地 |
| | | (72) 発明者 大庭 典之 |
| | | 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株 |
| | | 式会社東芝生産技術研究所内 |
| | of the many control of the control of | (72) 発明者 対馬 秀男 |
| *** | * * * * *! | 神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株 |
| . • | • | 式会社東芝生産技術研究所内 |
| Virginia i | State of the state | (74) 代理人 弁理士 鈴江 武彦 |
| | ି ଓ ଜୁଲିକ ଲ ଓ ୧୯ ପ୍ରାୟ | |
| | | The state of the second state of the second second |
| a Z | | 多种 特别 4 (1) 1 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (|
| | | The first of the state of the s |
| | • • | |

(54) 【発明の名称】印刷装置

(57) 【要約】

【目的】 微細パターンの印刷を行う場合でもかすれ等 の生じない良好な印刷を行うことができる印刷装置を提 供することを目的とするものである。

【構成】 印刷用の開口が設けられた印刷用マスク1の下面側にプリント基板3を当接させ、上記マスク1の上面に沿ってY方向にスキージ36を移動させることで、この印刷用マスク1の上面に供給されたハンダペーストを上記印刷用マスク1の開口から上記プリント基板3上に押し出し、このハンダペーストをプリント基板3に印刷する印刷装置であって、上記スキージ36を下降させて上記印刷用マスクの上面に所定の圧力で接触させる第1の駆動シリンダ40と、この第1の駆動シリンダ40に設けられ上記スキージ36の下降量を規制する規制手段43を具備する印刷装置である。



30

【特許請求の範囲】

【請求項1】 開口が設けられた印刷用マスクの一方の 面側に基板を相対的に位置決めし、上記印刷用マスクの 他方の面に沿ってスキージを移動させることで、この印 刷用マスクの他方の面に供給されたペーストを上記印刷 用マスクの開口から上記基板の他方の面に押し出し、こ のペーストを基板に印刷する印刷装置において、

上記スキージを上記印刷マスクの他方の面に所定の圧力 で接触させる駆動機構と、この駆動機構に設けられ上記 スキージの駆動量を制御する制御手段とを具備すること 10 を特徴とする印刷装置。

【請求項2】 請求項1記載の印刷装置において、上記 制御手段は、上記スキージが、印刷用マスクの他方の面 に沿って移動する際に、このマスクの一方の面側に基板 が位置しない場合と、位置する場合とで上記駆動機構に よる上記スキージの駆動量を変化させるものであること 文字。 1997年 - 李慕 (李) 175 を特徴とする印刷装置。

【請求項3】 開口が設けられた印刷用マスクの一方の 面側に基板を相対的に位置決めし、"上記印刷用マスクの 他方の面に沿ってスキージを移動させることで、この印 20 刷用マスクの他方の面に供給されたペーストを上記印刷 用マスクの開口から上記基板の他方の面に押し出し、こ のペーストを基板に印刷する印刷装置において、 上記スキージは、一端を上記基板の他方の面に当接させ 所定の方向に移動するスキージ本体と、このスキージ本 体の移動方向前面にこのスキージ本体の移動方向と直交 する方向に揺動自在に設けられ、揺動駆動されることで 上記スキージ本体の前面側に供給されたペーストを上記 スキージ本体の移動方向と直交する方向に揺動させる揺 動体とを具備することを特徴とする印刷装置。

【請求項4】 開口が設けられた印刷用マスクの一方の 面側に基板を相対的に位置決めし、上記印刷用マスクの 他方の面に沿ってスキージを移動させることで、この印 刷用マスクの他方の面に供給されたペーストを上記印刷 用マスクの開口から上記基板の他方の面に押し出し、こ のペーストを基板に印刷する印刷装置において、

印刷用マスクの他方の面側に位置し、この印刷用マスク の他方の面に送気することで上記印刷用マスクの開口に 詰まったペーストを吹き飛ばす送気手段と、

上記印刷用マスクの一方の面側に位置し、上記送気手段 40 によって吹き飛ばされたペーストを吸引する吸引手段と を具備することを特徴とする印刷装置。

【請求項5】 開口が設けられた印刷用マスクの一方の 面側に基板を相対的に位置決めし、上記印刷用マスクの 他方の面に沿ってスキージを移動させることで、この印 刷用マスクの他方の面に供給されたペーストを上記印刷 用マスクの開口から上記基板の他方の面に押し出し、こ のペーストを基板に印刷する印刷装置において、

上記印刷用マスクの一方の面に接触して、上記印刷用マ スクの開口内に詰まったペーストを掻き出すプラシ機構 50

を具備することを特徴とする印刷装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、スクリーン印刷を行 う印刷装置に関するもので、例えば、プリント基板の配 線パターンの各電極パッド上にハンダベーストを印刷す る印刷装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】例えば、多数個の電子部品をプリント基 板上にハンダ付けにより表面実装する場合がある。この ような場合、上記多数の電子部品を一括的にハンダ付け することができるリフローハンダ付け方法が一般に用い られる。

【0003】このリフローハンダ付けは、上記プリント 基板の配線パターンの各電極パッド上にあらかじめペー スト状のバンダ(以下「ハンダペースト」という)を供 給しておいて、上記電子部品を、この電子部品の端子と 上記電極パッド(ハンダペースト)の位置に対向させて 上記プリント基板上に載置する。

【0004】上記プリント基板上にすべての電子部品が 載置されたならば、上記プリント基板は電子部品ごとり フロー炉内に挿入される。このことで、上記ハンダペー ストは溶融して、上記電子部品は上記プリント基板に一 括的に表面実装される。

【0005】このようなリフローハンダ付けを精度良く 行うためには、特に上記電極パッドが微細ピッチで設け られている場合には、上記ハンダペーストを、上記配線 パターンの各電極パッド上に精度良く供給する必要があ 30基的10 15 Ben 1

【0006】このように、ハンダペーストをプリント基 板上に精度良く供給する方法として、スクリーン印刷方 法がある。このスクリーン印刷には、例えば、図5に示 すようにして行われる。 . . .

【0007】図中1は、印刷用マスク(以下「マスク」 という)である。このマスク1はスクリーン状の薄板 に、上記プリント基板の各配線パターンに対応する開口 1 a…を設けてなるものである。このマスク1の縁部 は、枠部材2によって保持されている。

【0008】印刷時には、このマスク1を図に点線で示 すプリント基板2の上面に重ねる。そして、図に3で示 **すスキージを上記マスク2の上面に弾性的に当接させる** と共に、このスキージ2で上記マスク1上に供給された ハンダペースト4を図に矢印(イ)で示す方向に移動さ せる。このことによって、上記マスク1の各開口1 a… にはハンダペースト4が順次押し込まれていく。

【0009】そして、上記マスク1を上記プリント基板 2から離間させれば、上記開口1 a内に押し込まれたハ ンダペースト5は上記プリント基板2の電極パッド上に、 転写される。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】ところで、従来の印刷 装置には、以下に説明する解決すべき課題がある。第1 に、マスク1に形成された開口1aの形状によって印刷 状態が変化することである。

【0011】例えば、上記スキージ3の進行方向に対し て、縦長の開口1aと横長の開口1aとでは、横長の開 口1aの方が上記スキージ3が通過する時間が少ない。 このことにより、上記縦長の開口1 aに比べて横長の開 口1aの方がかすれが生じやすいということがある。

【0012】第2に、マスク3のクリーニングに限界が 10 生じていたことである。近年、上記電子部品の多端子狭 ピッチ化、および電子部品の高密度実装化に伴い、上記 マスク1に設けられる開口1 aはますます微細なものと なりつつある。したがって、上記マスク1の開口1a内 に詰まったハンダペースト5の洗浄除去が困難となって いて、かすれなどの原因になっていた。

【0013】第3に、上記マスク1の破損が生じる恐れ があることである。上記ハンダペースト5のかすれを防 止するには、上記微細な開口1a内にハンダペーストを 有効に押し込むために上記スキージ3の印圧を上げなけ 20 ればならない。しかし、マスク1の下面にプリント基板 3が位置しない部分の助走の部分では、上記マスク1を 押し下げ過ぎてこのマスク1が破損することがあった。 【0014】この発明は、このような事情に鑑みて成さ れたもので、かすれ等の生じない良好な印刷を行うこと ができる印刷装置を提供することを目的とするものであ る。

[0015]

【課題を解決するための手段】この発明の第1の手段 は、開口が設けられた印刷用マスクの一方の面側に基板 30 を相対的に位置決めし、上記印刷用マスクの他方の面に 沿ってスキージを移動させることで、この印刷用マスク の他方の面に供給されたペーストを上記印刷用マスクの 開口から上記基板の他方の面に押し出し、このペースト を基板に印刷する印刷装置において、上記スキージを上 記印刷マスクの他方の面に所定の圧力で接触させる駆動 機構と、この駆動機構に設けられ上記スキージの駆動量 を制御する制御手段とを具備することを特徴とする印刷 装置である。

【0016】第2の手段は、第1の手段の印刷装置にお 40 いて、上記制御手段は、上記スキージが、印刷用マスク の他方の面に沿って移動する際に、このマスクの一方の 面側に基板が位置しない場合と、位置する場合とで上記 スキージの駆動量を変化させるものであることを特徴と するものである。

【0017】第3の手段は、開口が設けられた印刷用マ スクの一方の面側に基板を相対的に位置決めし、上記印 刷用マスクの他方の面に沿ってスキージを移動させるこ とで、この印刷用マスクの他方の面に供給されたペース

押し出し、このペーストを基板に印刷する印刷装置にお いて、上記スキージは、一端を上記基板の他方の面に当 接させ所定の方向に移動するスキージ本体と、このスキ ージ本体の移動方向前面にこのスキージ本体の移動方向 と直交する方向に揺動自在に設けられ、揺動駆動される ことで上記スキージ本体の前面側に供給されたペースト を上記スキージ本体の移動方向と直交する方向に揺動さ せる揺動体とを具備することを特徴とするものである。

【0018】第4の手段は、開口が設けられた印刷用マ スクの一方の面側に基板を相対的に位置決めし、上記印 刷用マスクの他方の面に沿ってスキージを移動させるこ とで、この印刷用マスクの他方の面に供給されたペース トを上記印刷用マスクの開口から上記基板の他方の面に 押し出し、このペーストを基板に印刷する印刷装置にお いて、印刷用マスクの他方の面側に位置し、この印刷用 マスクの他方の面に送気することで上記印刷用マスクの 開口に詰まったペーストを吹き飛ばす送気手段と、上記 印刷用マスクの一方の面側に位置し、上記送気手段によ って吹き飛ばされたペーストを吸引する吸引手段とを具 備することを特徴とする印刷装置である。

【0019】第5の手段は、開口が設けられた印刷用マ スクの一方の面側に基板を相対的に位置決めし、上記印 刷用マスクの他方の面に沿ってスキージを移動させるこ とで、この印刷用マスクの他方の面に供給されたペース トを上記印刷用マスクの開口から上記基板の他方の面に 押し出し、このペーストを基板に印刷する印刷装置にお いて、上記印刷用マスクの一方の面に接触して、上記印 刷用マスクの開口内に詰まったペーストを掻き出すブラ シ機構を具備することを特徴とする印刷装置である。

[0020]

【作用】第1、第2の手段によれば、上記スキージの下 降量を規制して、上記印刷用マスクに過大な変形が生じ ることを有効に防止することができる。第3の手段によ れば、上記印刷用マスク上に供給されたペーストを上記 スキージの移動方向に移動させるのみならず、このスキ ージの移動方向と直交する方向にも移動させることがで きるから、上記ペーストの良好な印刷を行うことが可能

【0021】第4の手段によれば、上記印刷用マスクの 開口内に詰まったペーストを良好に除去することが可能 である。第5の手段によれば、上記印刷用マスクの開口 内に詰まったペーストを良好に除去することが可能であ る。

[0022]

【実施例】以下、この発明の一実施例を図面を参照して 説明する。なお、従来例と同一の構成要素については、 同一符号を付してその説明は省略する。図中10は、こ の印刷装置の架台である。この架台10上には、上記プ リント基板3にハンダペースト5 (ペースト)を印刷す トを上記印刷用マスクの開口から上記基板の他方の面に 50 る印刷部11と、印刷用マスク1(以下「マスク」とい

う) に付着したハンダペースト5を洗浄除去するクリー ニング部12とがX方向に連続的に設けられている。

【0023】まず、上記印刷部11について説明する。 この印刷部11には、上記プリント基板3を供給するプ リント基板供給装置9が設けられている。このプリント 基板供給装置9は、上記架台10上に固定されたYガイ ドレール13と、このYガイドレール13にY方向(紙 面に直交する方向)にスライド自在に保持された移動体 14と、上記Yガイドレール13に設けられ、上記移動 体14をY方向に位置決め駆動するボールねじ機構15 10 とを具備する。そして、上記移動体14の上部には、上 面に上記プリント基板3を略水平に保持しかつ上昇駆動 する保持テーブル16が設けられている。

【0024】すなわち、このプリント基板供給装置9 は、上記プリント基板3をY方向に搬送し所定の位置で 停止させると共に、その位置で上記プリント基板3を上 昇駆動することができるようになっている。

【0025】一方、この印刷部11の上方と上記クリー ニング部12の上方とには、X方向に長尺なるXガイド レール35が略水平に架設されている。このXガイドレ 20 ール35には、上記マスク1および図に36で示すスキ ージを保持する移動部37がX方向にスライド自在に設 けられている。この移動部37は、上記Xガイドレール 3 5 にスライド自在に取着されかつ上記マスク 1 を略水 平に保持する保持体38と、この保持体38の上面にY 方向(紙面に直交する方向)にスライド自在に設けられ た門型のフレーム39とを具備する。

【0026】このフレーム39の上端水平部39aの上 面には、軸線を垂直にし、駆動軸40aをこの上端水平 部39aの下面から突出させた直動形の第1の駆動シリ 30 ンダ40(駆動機構)が取着されている。そして、この 第1の駆動シリンダ40の駆動軸40aの下端には、長 手方向を×方向と平行にした帯板状のスキージ36が固 定されている。

【0027】また、このスキージ36の長手方向両端部 の上端面には、上記フレーム39の上端水平部39aを 上下方向にスライド自在に貫通する一対のガイドポスト 41が立設されている。この一対のガイドポスト41は 上記第1の駆動シリンダ40の上面よりも高く延出さ れ、上端には板状のストッパ42が略水平に架設されて 40 ペースト5を吸引する吸引ノズル21とからなる。 いる。

【0028】そして、このストッパ42と上記第1の駆 動シリンダ40の上面との間には、上記スキージ36の 下降量を規制する規制手段43が設けられてる。この規 制手段43は、上記ストッパ42に螺着され、下端部を 上記ストッパ42の下面から所定量突出させたボルト4 4と、上記駆動シリンダ40の上面に軸線を水平にした 状態で固定された直動形の第2の駆動シリンダ45と、 この第2の駆動シリンダ45の駆動軸45aに設けら

れる断面直角三角形状のカム46とをからなる。

【0029】すなわち、上記ボルト44はその下端を上 記カム46の傾斜面に当接させることで、上記ストッパ 42およびガイドポスト41を介して上記スキージ36 の下降を規制するようになっている。また、上記第2の 駆動シリンダ45は、上記カム46を駆動することで、 上記ボルト44が当接する傾斜面の位置を変更し、この ことで上記スキージ36の下降量を制御するようになっ ている。なお、上記第2の駆動シリンダ45は図に47 で示す制御部に接続されている。

【0030】次に、上記スキージ36の構成について説 明する。上記スキージ36は、図1および図3(b)に 示すように、帯板状のスキージ本体48と、このスキー ジ本体48の進行方向前面の上部に取り付けられた揺動 駆動部49と、この揺動駆動部49に接続され、上記ス キージ本体 4 8 の進行方向前面で揺動駆動される揺動体 50とを具備する。

【0031】この揺動体50は、上記スキージ本体48 より小さい帯板状に形成され、かつ下端部には、この揺 動体50の下端に向かって傾斜する傾斜部50aと、こ の傾斜部50 aをX方向に所定間隔で仕切る仕切り板5 0 b…とが設けられている。

【0032】すなわち、このスキージ36は、同3

(b) に示すように、上記マスク1上にハンダペースト 5を塗布する際には、上記仕切り板50b…によって仕 切られた斜面部50a内に上記ハンダペースト5を侵入 させ、揺動駆動されることで上記ハンダペースト5をX 方向に揺動させることができるようになっている。

【0033】次に上記クリーニング部について説明す る。上記クリーニング部12は、図1および図2に示す ように、18で示す第1のクリーニング装置と、19で 示す第2のクリーニング装置とを具備する。

【0034】上記第1のクリーニング装置18は、上記 Xガイドレール35の上側に位置し、上記Xガイドレー ル35に沿って搬送される上記マスク1の上面に気体を 吹き付け、このマスク1の開口1a内に詰まったハンダ ペーストを吹き飛ばす送気ノズル20と、上記Xガイド レール35の下側に配置され上記送気ノズル20によっ てこのマスク1の開口1a内から吹き飛ばされたハンダ

【0035】また、第2のクリーニング装置19は、上 記架台10上に固定されたベース22と、このベース2 2上に設けられ上記×ガイドレール35に沿って搬送さ れるマスク1の下面に接触して上記マスク1の開口1a 内に詰まったハンダペースト5を掻き出すブラシ25 と、同じく上記ベース22上に設けられこのマスク1の 下面に付着したハンダペースト5を拭きとる拭き取り部 **26とからなる。**

【0036】上記プラシ25は、図2に示すように、上 れ、上記ボルト44の下面に対向する方向に進退駆動さ 50 記ベース22の上面に揺動自在に設けられた揺動板27

上に固定されたモータ28によって水平軸線回りに回転 駆動されるように設けらている。そして、このブラシ2 5は、回転駆動されると共に揺動駆動されることで上述 した動作を行うようになっている。

【0037】また、上記拭き取り部26は、拭き取り用 のシート30を巻回収納し順次繰り出す繰出ロール31 と、そのシート30を巻き取る巻取ロール32とを具備 し、この繰出ロール31と巻取ロール32との間には、 上記繰出ロール31から繰り出されたシート30を上記 マスク1の下面に押し付けるための当接片33が突設さ 10 ペースト5の印刷が終了したならば、上記プリント基板 れている。

【0038】次に、この印刷装置による印刷の動作につ いて説明する。まず、上記移動部37は、X方向に駆動 され、上記マスク1およびスキージ36を上記印刷部1 1の上方に停止させる。ついで、上記基板供給装置が作 動し、上記プリント基板3を上記マスク1の下方に位置 決めする。

【0039】図4(a)に示すように、上記プリント基 板3が上記マスク1の下方に位置決めされたならば、上 記プリント基板3は上昇駆動され上記マスク1の下面に 20 当接する。

【0040】ついで、同図(b)に示すように、上記ス キージ36がY方向に駆動され上記ハンダペースト5を 上記マスク1の開口1 a内に押し込んでいく。このとき 図3 (b) に示すように上記揺動体50が揺動駆動さ れ、上記ハンダペースト5を揺動させる。このことで、 上記ハンダペースト5は、Y方向のみならずX方向にも 駆動されることとなるので、上記開口1aの寸法や形状 にかかわらず略均等に押し込まれる。

【0041】なお、このとき、図4(b)に示す上記プ 30 リント基板3がない位置Aと、ある位置Bとでは、上記 スキージ36の下降量を変化させる。すなわち、上記ス キージ36は、上記第1の駆動シリンダ40によって下 降駆動され、下端を上記マスク1の上面に弾性的に当接 させることで、上記ペースト5を上記マスク1の開口1 a内に押し込むが、上記プリント基板3がない位置Aで は、上記マスク1を押し下げすぎてこのマスク1を破損 させる恐れがある。

【0042】例えば上記マスク1は厚さ100~150 μmのステンレス製の薄板でかつ上記スキージ36の押 40 圧力は10Kgであり、特に、上記スキージ36が上記 プリント基板3がない位置Aとある位置Bとの境界部を 通過する際に、このマスク1に大きな歪みが生じ、この マスク1が破損する恐れが大きい。

【0043】そこで、上記規制手段43の制御部47 (図1に示す)は、上記プリント基板3がない位置Aで は、上記第1のシリンダ40により上記カム46を突出 駆動させ、上記ボルト44が当接する斜面の高さを低く して上記スキージ36の下降量を少なする。そして、プ リント基板3がある位置Bでは上記カム46を没駆動し 50

て上記ボルト44が当接する斜面の高さを高くして上記 スキージ36の下降量を大きくするようにする。

【0044】このような動作により、上記マスク1の上 面に沿って上記スキージ36を移動させたならば、上記 プリント基板3を下降させることで上記マスク1とこの プリント基板3を離間させる。このことで、上記プリン ト基板3の電極パッド上には上記ハンダペースト5が転 写式に印刷される。

【0045】一枚のプリント基板3に対する上記ハンダ 搬送装置9は、このプリント基板をY方向に排出すると 共に、新たなプリント基板3を上記マスク1の下側に供 給する。そして、この印刷装置は、上述した動作でこの 新たなプリント基板3上にハンダペースト5を印刷す る。

【0046】所定回数の印刷を終了したならば、この印 刷装置は、上記フレーム39を上記保持体38のY方向 一端部に移動させた後、上記移動部37を上記クリーニ ング部12の設けられた方向(X方向)に駆動する。こ のことで上記マスク1は、上記クリーニング部12に移 送され図2に示すように上記第1のクリーニング部18 および第2のクリーニング部19を順次通過する。

【0047】第1のクリーニング部18では、送気ノズ ル20から所定圧力の気体が上記マスク1の上面に吹き 付けられ、上記マスク1の開口1a内に詰まったハンダ ペースト5が吹き飛ばされる。そして、この吹き飛ばさ れたハンダペースト5は吸引ノズル21によって吸引さ れる。

【0048】また、第2のクリーニング部19では、ま ず、回転駆動されると共に揺動駆動されるブラシ25に よって上記マスク1の開口1a内のハンダペースト5が 掻き出された後、このマスク1の下面に付着したハンダ ペースト5を拭きとるようになっている。

【0049】このようなクリーニング動作は、上記マス ク1をこの第1、第2のクリーニング部18、19との 間で少なくとも2回以上往復させることで行われるよう になっている。

【0050】クリーニングが終了したならば、上記移動 部37は再び印刷部11の上方に移動し、上記プリント 基板3に対する上記ハンダペースト5の印刷を継続して 行うようになっている。

【0051】このような構成によれば、以下に説明する 効果がある。第1に、上記スキージ36を駆動する際 に、上記プリント基板3のない位置Aとある位置Bとで 上記スキージ36の下降量を変化させるようにした。 【0052】このことで、上記マスク1が過大に変形し て破損するということが有効に防止される効果がある。 第2に、上記スキージ36に揺動体50を設けたこと で、上記ハンダペースト5をスキージ36の移動方向で

あるY方向に移動させるのに加え、このスキージ36の

9

移動方向と直交するX方向にも揺動させることができる。

【0053】このことにより、上記マスク1の開口1a内にハンダペースト5を略均一に押し込むことが可能になる。また、良好な印刷を行うために必要とされているハンダペースト5の転がり(ローリング)を阻止することはない

一方、上記スキージ36をY方向に移動するのみで、上記ハンダペースト5をX方向やY方向に移動させることができるので、X方向およびY方向に移動するスキージ 10機構を持つ印刷装置に比べて簡単な構成でそれ以上の効果を得ることができる。

【0054】第3に、第1のクリーニング装置18では、上方から気体を吹き付け、下方で吹き飛ばされたハンダペースト5を吸引するようにした。このことで、より良好なクリーニングを行うことができる効果がある。

【0055】すなわち、従来のクリーニング装置では、下方から上記マスク1の開口1aを吸引するのみであった。しかし、これでは、近年の半導体素子の多端子狭ピッチ化に伴って上記マスク1の開口1aが微細化した場 20合には、有効なクリーニングを行うことができないということがあった。

【0056】しかし、このような構成によれば、より上記マスク1の開口1aが微細化しても有効なクリーニングを行うことができる効果がある。第4に、上記第2のクリーニング装置19では、ブラシ25で上記開口1a内に詰まったハンダペースト5を掻き出した後、上記拭き取り手段26によって上記マスク1の下面に付着したハンダペースト5を拭きとるようにした。このことで上記マスク1のクリーニングをより良好に行うことができ 30 る効果がある。

【0057】これら第1~第4の効果によって、ハンダペーストの微細な印刷を行う場合でもかすれ等の少ない良好な印刷を行える印刷装置を得ることができる効果がある。

【0058】なお、この発明は、上記一実施例に限定されるものではなく、発明の要旨を変更しない範囲で種々変形可能である。例えば、上記一実施例では、上記スキージ36の下降量を規制する規制手段43は、上記第2のシリンダ45と上記ボルト44とによって構成されて 40いたが、これに限定されるものではない。

【0059】例えば、上記第2のシリンダ45やボルト44を設けず、第1のシリンダ40の移動量を直接的に制御して上記スキージ36の下降量を制御するようにしても良い。また、上記第1のシリンダ40のかわりに、直動形のサーボモータやパルスモータを用いて上記スキージ36を下降駆動するようにしても良い。

【0060】これらの場合には、上記マスク1の下面側にプリント基板3が位置しない部位Aと、位置する部位Bとを制御部にあらかじめ入力しておいて、上記フレー 50

ム39の移動に応じて上記スキージ36の下降量を制御 するようにする。このようにしても上記一実施例と略同 様の効果を得ることができる。

【0061】また、上記一実施例では、印刷装置として リフローハンダ付けに用いるハンダペーストの印刷装置 を示したが、これに限定されるものではなく、これ以外 の用途でスクリーン印刷を行う印刷装置であっても良 い。したがって、上記一実施例では、ペーストとしてハ ンダペーストを用いたが、例えばインクなどであっても 良い。

[0062]

【発明の効果】この発明の第1の構成は、開口が設けられた印刷用マスクの一方の面側に基板を相対的に位置決めし、上記印刷用マスクの他方の面に沿ってスキージを移動させることで、この印刷用マスクの他方の面に供給されたペーストを上記印刷用マスクの開口から上記基板の他方の面に押し出し、このペーストを基板に印刷する印刷装置において、上記スキージを上記印刷マスクの他方の面に所定の圧力で接触させる駆動機構と、この駆動機構に設けられ上記スキージの駆動量を制御する制御手段とを具備することを特徴とする印刷装置である。

【0063】第2の構成は、第1の構成の印刷装置において、上記制御手段は、上記スキージが、印刷用マスクの他方の面に沿って移動する際に、このマスクの一方の面側に基板が位置しない場合と、位置する場合とで上記スキージの駆動量を変化させるものであることを特徴とするものである。

【0064】第3の構成は、開口が設けられた印刷用マスクの一方の面側に基板を相対的に位置決めし、上記印刷用マスクの他方の面に沿ってスキージを移動させることで、この印刷用マスクの他方の面に供給されたペーストを上記印刷用マスクの開口から上記基板の他方の面に押し出し、このペーストを基板に印刷する印刷装置において、上記スキージは、一端を上記基板の他方の面に当接させ所定の方向に移動するスキージ本体と、このスキージ本体の移動方向前面にこのスキージ本体の移動方向と直交する方向に揺動自在に設けられ、揺動駆動されることで上記スキージ本体の移動方向と直交する方向に揺動させる揺動体とを具備することを特徴とするものである。

【0065】第4の構成は、開口が設けられた印刷用マスクの一方の面側に基板を相対的に位置決めし、上記印刷用マスクの他方の面に沿ってスキージを移動させることで、この印刷用マスクの他方の面に供給されたペーストを上記印刷用マスクの開口から上記基板の他方の面に押し出し、このペーストを基板に印刷する印刷装置において、印刷用マスクの他方の面側に位置し、この印刷用マスクの他方の面に送気することで上記印刷用マスクの開口に詰まったペーストを吹き飛ばす送気手段と、上記印刷用マスクの一方の面側に位置し、上記送気手段によ

って吹き飛ばされたペーストを吸引する吸引手段とを具 備することを特徴とする印刷装置である。

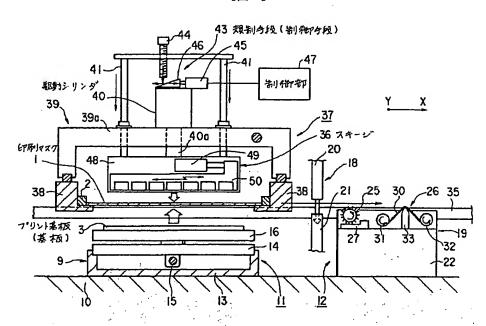
【0066】第5の構成は、開口が設けられた印刷用マ スクの一方の面側に基板を相対的に位置決めし、上記印 刷用マスクの他方の面に沿ってスキージを移動させるこ とで、この印刷用マスクの他方の面に供給されたペース・ トを上記印刷用マスクの開口から上記基板の他方の面に 押し出し、このペーストを基板に印刷する印刷装置にお いて、上記印刷用マスクの一方の面に接触して、上記印 刷用マスクの開口内に詰まったペーストを掻き出すプラー10~1…マスク(印刷用マスク)、1 a…開口、3…プリン シ機構を具備することを特徴とする印刷装置である。

【0067】このような構成によれば、微細パターンの 印刷を行う場合でもかすれ等の生じない良好な印刷を行 うことができる印刷装置を提供することができる効果が ある。

【図面の簡単な説明】

- 【図1】この発明の一実施例を示す概略構成図。
- 【図2】同じく、一部を拡大して示す斜視図。
- ·【図3】同じく、(a)、(b)は印刷工程を示す工程
- 【図4】(a)はスクリーン印刷を示す斜視図、(b) は同じく側面図。
- 【図5】一般的なスクリーン印刷の工程を示す斜視図。 【符号の説明】
- ト基板(基板)、5…ハンダペースト(ペースト)、3 6…スキージ、4.3…規制手段(制御手段)、20…送 気ノズル(送気手段)、21…吸引ノズル(吸引手 段)、25…ブラシ(ブラシ機構)、48…スキージ本 、体、50…揺動体。

【図1】



【図2】

